

新型高灵敏度微纳光纤应变 传感器

夏 亮¹, 邢增善², 余健辉², 卢惠辉³, 关贺元³, 钟永春^{1,2*}, 陈 哲³

¹光电信息与传感技术广东省普通高校重点实验室(暨南大学),广州 510632; ²暨南大学光电工程系,广州 510632;

3广东省光纤传感与通信技术重点实验室(暨南大学),广州 510632



摘要:本文使用火焰熔融拉锥的方法,通过控制火焰的高度及拉锥速度,成功制备了具有微拱型渐变区的新型微纳光 纤器件。理论计算表明,微拱型渐变区有利于激发出强度相当的高阶微纳光纤传输模式,从而增加了传输光谱中由模 间干涉导致的透射谷的深度。实验表明,该新型微纳光纤器件透射谷深度达到 18 dB,当轴向应变量增加时,透射谷 向短波长方向移动,轴向应变灵敏度为-13.1 pm/µɛ,比光纤光栅应变传感器提高一个数量级,是传统直线型微纳光纤 灵敏度的 3 倍,线性度为 99.15%。这种具有微拱型渐变区的微纳光纤器件具有灵敏度高、机械性能好以及便于与现有 光纤系统集成等优点。并且结构简单,易于制备,可广泛应用于各种物理、化学和生物传感和探测领域。 关键词:火焰熔融拉锥;光纤应变传感器;模间干涉;Rsoft 仿真 中图分类号: TN253; TP212 文献标志码: A

High sensitivity strain micro-fiber sensor

Liang Xia¹, Zengshan Xing², Jianhui Yu², Huihui Lu³, Heyuan Guan³,

Yongchun Zhong^{1, 2*} and Zhe Chen³

¹Key Laboratory of Optoelectronic Information and Sensing Technologies of Guangdong Higher Education Institutes, Jinan University, Guangzhou 510632, China; ²Department of Optoelectronic Engineering, Jinan University, Guangzhou 510632, China; ³Guangdong Provincial Key Laboratory of Optical Fiber Sensing and Communications, Jinan University, Guangzhou 510632, China

Abstract: A microfiber strain sensor with arched transition region was demonstrated. By controlling the flame size and tapering speed, a novel micro fiber with arched transition region was successfully fabricated. Considerable high order propagation modes of microfiber were excited by the arched transition region, resulting in increasing the depth of valley in the transmission spectrum of microfiber. The depth of the transmission valley is up to 18dB. Furthermore, when the axial strain increased, the position of the transmission valley was blue shift, the linearity is 99.15% and the axial strain sensitivity was -13.1 pm/ μ , which was one order magnitude larger than that of traditional fiber strain sensors based on Bragg grating. This kind of microfiber with arched transition region has many advantages, such as high sensitivity, good mechanical performance, compatibility to traditional optical fiber systems, and easy to be fabricated. It can be widely used in various physical, chemical and biological sensing and detection fields.

收稿日期: 2017-08-25; 收到修改稿日期: 2017-10-08 *E-mail: ychzhong@163.com Keywords:flame melting tapering; optical fiber strain sensor; mode-mode interference; Rsoft simulationDOI:10.3969/j.issn.1003-501X.2017.11.009Citation: Opto-Elec Eng, 2017, 44(11): 1094-1100

1 引 言

随着建筑行业的迅速发展,桥梁、隧道、高楼大 厦、大型水电工程、石油平台等工程日益增多。同时, 为了保障基础工程和人民财产的安全,对这些工程的 结构健康监测就特别重要¹¹。传统的应变片电测技术 由于其抗电磁干扰差、防水性差以及本身的零漂缺陷 导致其不能满足这些工程结构的长期监测的要求,而 光纤应变传感器具有抗电磁干扰能力强、耐腐蚀性好 等优点,很好地解决了应变片不能长期监测的缺点。

传统的光纤应变传感器是基于光纤光栅的应变传 感器,但是由于光纤光栅的周期很短,因此其应变灵 敏度较低。使用标准单模光纤制作的光纤光栅的灵敏 度仅为 1.15 pm/με^[2,3],使用聚合物光纤制作的光纤光 栅灵敏度可达到 1.48 pm/με^[3]。由此可见,光纤光栅应 变传感器的应变灵敏度有待提高。

近几十年来,随着光纤微加工技术的不断改进, 将光纤进行微加工处理后得到的微纳光纤不仅保持着 光纤原有的优点,还得到了更高的灵敏度、更快的响 应速度和更低的能量消耗等特性^[4-7]。微纳光纤同时具 备了尺寸小、倏逝场强及对外界参量响应灵敏度高等 优点,因此被广泛应用于各种物理、化学及生物传感 及探测领域。

微纳光纤传感器的结构主要分微纳光纤环、直线 型微纳光纤传感器、马赫—曾德尔干涉仪和微纳光纤 布拉格光栅等^[8-15]四种,它们应用到的传感领域主要有 折射率、温度、湿度、应变、电流、磁场等。

2014年,浙江大学的 Li^[16]等使用火焰熔融拉锥技 术制作了直径为 2.5 μm 的微纳光纤,应用到应变传感 领域,其实验得到的应变灵敏度为 4.84 pm/με。这种 微纳光纤应变传感器的优点是制作简单,但是由于采 用了直径缓变的直线型渐变区,所激发的微纳光纤传 输模式主要为 LP01 模,高阶传输模式所占的光强比 例很小,因此该结构的传输光谱中透射谷的深度很小, 其深度小于 3 dB,不利于进行探测。为了得到较深的 透射谷,2009年,Queen's University 的 Tian^[17]等在单 模光纤上制作了马赫—曾德尔干涉结构,使用光纤熔 接机在单模光纤上制作了两个直径快速变化的拉锥 区,利用两个拉锥区之间的单模光纤作为传感区域, 陡峭的渐变区增大了模式转换损耗,从而激发出大量 的光纤高阶传输模,并且模式强度相当,因此增大了 传输光谱的透射谷深度(达到 15 dB),但是其应变灵敏 度仅为 2 pm/με。另一种增加传输光谱透射谷深度的方 法是制作微纳光纤光栅,2013 年,浙江大学的 Gu^[18] 等人使用纳米压印技术制作了微纳光纤布拉格光栅, 其透射谷深度约为 10 dB,布拉格光栅的周期性决定 了其应变灵敏度与普通单模光纤光栅相当,仅为 2.5 pm/με。因此微纳光纤应变传感器的透射谷深度及灵 敏度有待提高。

本文使用一种火焰熔融拉锥技术制作了一种微纳 光纤,通过控制火焰高度及拉锥速度,成功制备了具 有微拱型渐变区的微纳光纤,微拱型的渐变区激发了 强度相当的高阶传输模式,由于传输模式的强度相当, 大大提高了模间干涉的可见度,加深了传输光谱中透 射谷的深度,可达到 18 dB。当增加微纳光纤之间的 轴向应变量时,微拱型渐变区的形状变化也导致了所 激发的高阶微纳光纤模式的相位变化,从而提高了微 纳光纤应变传感器的灵敏度。这种具有微拱型渐变区 的微纳光纤器件具有高灵敏度、良好的机械性能以及 便于与现有光纤系统集成等优点,并且结构简单,易 于制备,可以广泛应用于各种物理化学和生物传感领 域。

2 样品制作

本实验中使用的是标准单模光纤,它的包层直径 是 125 µm,纤芯直径是 8.3 µm。通过火焰熔融拉锥的 方式制作成微纳光纤。制作过程如下:首先,用剥线 钳刮去一部分光纤的涂覆层(长度大约为 2 cm~3 cm) 并将光纤的两端固定在拉锥机上。使用酒精灯作为热 源,光纤受到火焰加热后呈现熔融的状态,控制拉锥 的速度,使光纤缓慢拉长得到微纳光纤。由于火焰的 温度梯度变化,使得火焰加热区域产生向上的气流, 气流的作用使得拉锥区域形成向上的拱起;由于残余 应力的原因,在微纳光纤冷却之后,形成了一个微拱 型的直径渐变区,通过控制火焰的高度、拉锥的速度 与步长,可以控制微拱型渐变区的形状,拉锥机的工 作示意图如图 1 所示。

火焰熔融拉锥得到的微纳光纤的理论形状图如图

2(a)所示,它主要由三部分组成:1)标准光纤(即未拉伸区域);2)锥形过渡区域;3)锥腰区域(即平坦区)。

实验中,通过控制火焰的高度、拉锥的速度与 步长,使得微纳光纤的部分渐变区呈微拱型。由于残 余应力的影响,光纤绷直后该微拱型渐变区依然存在。 把绷直后的微纳光纤放置于蔡司显微镜下测量,渐变 区分成了两个部分:1)当直径从125 μm~60 μm 之间 变化时,渐变区的中心线呈直线(即直线型渐变区); 2)当渐变区直径在 60 μm~26.51 μm 之间变化时,其 中心线产生了横向位移,实验测得横向位移为36 μm(微纳光纤的微拱型渐变区如图 2(b)所示,为了突 出微拱型渐变区中心线的横向位移,图 2(b)的横坐标 与纵坐标的比例为 1:3)。微纳光纤的锥腰(即平坦区) 直径为 26.51 μm,长度为 6 mm。

3 光纤传输光谱与仿真分析

图 3 为带有拱型渐变区的微纳光纤应变传感实验 装置图,实验装置中使用 Fianium 公司生产的高功率 超连续谱光源作为光源(型号:S450-4;工作波长:400 nm~2000 nm),使用日本横河公司的光谱分析仪



图 1 火焰熔融拉锥形成微纳光纤的工作示意图.

Fig. 1 The sketch of the micro-fiber formed by flame melting tapering.



图 2 (a) 徽纳光纤的示意图.(b) 在蔡司显徽镜下徽纳光纤微拱型渐变区形貌. (c) 徽拱型渐变区示意图.

Fig. 2 (a) The sketch of micro-fiber. (b) Microscope image of the arched transition region. (c) The sketch of arched transition region.



Fig. 3 The strain sensing device diagram of arched micro-fiber.

(ANDO AQ6317C)测量微纳光纤的传输光谱;实验中, 微纳光纤一端用环氧树脂固定在固定台上,另一端用 环氧树脂固定在电控平移台上,平移台平移精度小于 0.1 μm,通过电控平移台在微纳光纤轴向的移动改变 微纳光纤的轴向应变量。微纳光纤被置于管式温控炉 内,控制微纳光纤的温度。

室温下,图 2(b)中的微纳光纤样品在预置绷直状态下(即轴向应变为 0),其传输光谱如图 4 所示。传输 光谱呈现两个主要的透射谷,位置分别为 1246.4 nm 和 1505.4 nm。其中波长为 1246.4 nm 的透射谷深度为 18 dB, 远大于具有直线型渐变区的微纳光纤器件^[16]。

使用 Rsoft 软件的 BeamPROP 组件,通过有限差 分光束传播法,可计算出渐变区的形貌对所激发的高 阶微纳光纤传输模式的影响。图 5(a)为直线型渐变区 示意图,计算中假设单模光纤包层直径为 125 µm,纤 芯直径为 8.3 µm,渐变区的直径为指数衰减,渐变区 中心线与原单模光纤中心线成一条直线,微纳光纤平 坦区直径为 26.51 µm,渐变区长度为 6 mm;当输入





Fig. 5 (a) The sketch of linear transition region. (b) The output mode filed of linear transition region. (c) The sketch of arched transition region. (d) The output mode filed of arched transition region.

波长为 1246.4 nm, 输入模式为单模光纤基模时, 在渐 变区末端的输出模场如图 5(b)所示。计算表明, 直线 型渐变区激发出了直径为 26.51 μm 的微纳光纤的 LP01 模及 LP02 模, 两个模式的光强比例为 97.81:1.64。 由此可见, 直线型渐变区有利于单模光纤传输基模向 微纳光纤 LP01 模的转变,大大减小了 LP02 模的光强, 从而抑制了模间干涉的产生,减小了透射谷的深度。

图 5(c)为微拱型渐变区示意图,微拱型渐变区分 为两个部分,光纤直径从 125 µm 下降到 60 µm 的部分 与直线型渐变区一致,光纤直径从60 µm 下降到 26.51 μm 的部分中,其中心线相对于原来的单模光纤中心 线有 48 µm 的横向错位;当输入波长为 1246.4 nm,输 入模式为单模光纤基模时,在渐变区末端的输出模场 如图 5(d)所示。计算表明微拱型渐变区激发出了微纳 光纤的 LP01、LP02、LP03、LP11、LP12 及 LP21 等模 式, 各个模式的光强比例为 10.15: 9: 9.7: 21.65: 25.86: 11.15。由此可见,微拱型渐变区有利于微纳光纤高阶 传输模式的激发,并使得所激发的高阶传输模式光强 相当,从而增加了透射谷的深度,有利于制作基于模 间干涉的光纤传感器件。实验测得具有微拱型渐变区 的微纳光纤透射光谱在波长为 1246.4 nm 处的透射谷 深度大至 18 dB, 远大于以前工作中直线型渐变区微 纳光纤的透射谷深度,与理论相符。

4 应变传感实验

在应变传感实验中,利用电控平移台使微纳光纤 一端在轴向产生微位移,从而改变微纳光纤轴向应变 量,电控平移台的移动步长为 1.5 μm。微纳光纤的拉 锥区长度(包括渐变区和平坦区)为 18 mm,光纤两个 固定点之间的距离为 30 mm。由于标准光纤的直径为 125 μm, 远大于微纳光纤的直径(26.5 μm), 忽略标准 光纤的轴向应变,利用相对位移量公式 $\Delta \varepsilon = \Delta l / l$,(其 中 $\Delta l = 1.5$ μm, l = 18000 μm),可计算得到平移台平 移 动 一 个 步 长 所 对 应 的 微 纳 光 纤 轴 向 应 变 量 为 $\Delta \varepsilon = 83$ με。

实验制作了两个带有不同微拱型渐变区的微纳光 纤样品,其中样品1的渐变区形状如图2(b)所示,微 纳光纤直径为26.51 μm,其微拱型渐变区的横向错位 为36 μm;样品2的微纳光纤直径为16.45 μm,拱型 渐变区的横向错位为15 μm。

图 6 给出了室温下,在 1150 nm~1350 nm 范围内, 样品 1 的透射光谱随应变量的变化。随着应变量的增 大,微纳光纤透射谷向短波长方向移动,如图 6(a)所 示。反之,随着应变量减小,微纳光纤透射谷向长波 长方向移动,如图 6(b)所示。

图 7(a)是样品 1 透射谷位置随应变量变化的关系 曲线,图中黑色方块给出的是应变量增加时透射谷位 置与应变量的变化关系,红色圆圈给出的是当应变量 减小时,透射谷位置与应变量的变化关系。由图可知, 随着应变量的变化,透射谷的位置变化有很好的重复 性。图中黑色实线为应变增加时的线性拟合曲线,红 色虚线为应变减小时的线性拟合曲线,其应变灵敏度 为-13.1 pm/με,线性度分别为 99.15%和 99.21%。该微 纳光纤器件的应变传感响应重复性好、线性度高,并 且其应变灵敏度比传统光纤光栅传感器提高了一个数 量级,是传统微纳光纤应变传感器的 3 倍。

图 7(b)是样品 2 透射谷位置随应变量变化的关系 曲线,图中黑色方块给出的是应变量增加时透射谷位 置与应变量的变化关系,红色圆圈给出的是当应变量 减小时,透射谷位置与应变量的变化关系。由图可知,





随着应变量的变化,透射谷的位置变化有很好的重复 性。图中黑色实线为线性拟合曲线,其应变灵敏度为 -9.0 pm/με,线性度分别为 99.73%和 99.55%。

微纳光纤的应变灵敏度受到微拱型渐变区形状的 影响,当渐变区横向错位减小(即弯曲度降低)时,微 纳光纤的应变灵敏度下降。

具有拱型渐变区的微纳光纤各模式之间的干涉所 形成的透射谷可以简化成两种模式之间的干涉过程, 根据干涉的原理,其干涉强度可由下式计算得到:

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2 \cos(\Delta \phi_{\rm H})}, \qquad (1)$$

式中 Δ 🖗 是两个传输模式之间的相位差,这个相位差 受两个因素的影响,一个是微纳光纤的直径和平坦区 的长度,另一个是拱型渐变区的形状。

$$\Delta \phi_{\dot{\alpha}} = \Delta \phi_{\Psi \pm \Box \Box} + \Delta \phi_{\dot{\alpha} \pm \Xi \pm \Xi \pm \Xi}$$
(2)



OEE | Advances

与直线型渐变区的微纳光纤器件相比,微拱型渐 变区的形状变化增加了不同传输模式之间的相位差变 化。微拱型渐变区的形状变化对总相位差变化的贡献 大大增大了微纳光纤传感器件的应变灵敏度。使其应 变灵敏度比传统微纳光纤应变传感器提高了3倍。当 微拱型渐变区的横向错位量增加时,应变的增加更多 地作用在微拱型渐变区的形状变化上,提高了 Δφ_{微拱型渐变区}的变化率,从而使得传感器的应变灵敏度 提高。

5 温度对传感器的影响及传感器可 重复性分析

为了测量温度对传感器的影响,测量了样品2在 应变恒定为634.38 με 时,透射谷位置随温度的变化(温





Fig. 7 The relationship of the dip position and strain. (a) Sample 1 (diameter of micro-fiber 26.51 μ m, offset of transition 36 μ m). (b) Sample 2 (diameter of micro-fiber 16.54 μ m, offset of transition 15 μ m).



图 8 透射谷位置与温度的变化关系曲线. Fig. 8 The relationship of the dip position and strain.



图 9 不同时间测量的透射谷位置与应变量变 化关系曲线.

Fig. 9 Repeatability of the relationship of the dip position and strain.

度变化范围 30 ℃~80 ℃),如图 8 所示。图 8 中红色直 线是线性拟合曲线,随着温度的增加,透射谷位置产 生红移,温度灵敏度为 12.57 pm/℃,线性度为 92.857%。

图9给出了传感器在持续负载及室温条件下 48 h 内三次测量的透射谷位置与应变量变化关系曲线。由 图可知,传感器的应变响应曲线并没有产生很大的变 化,表现出很好的可重复性。但是由于测量系统的不 稳定,使得测量结果产生误差,误差范围在 0.6 nm 之 内。

6 结 论

本文使用火焰熔融拉锥的方法,通过控制火焰的 高度及拉锥速度,成功制备了具有微拱型渐变区的新 型微纳光纤器件。理论计算表明,微拱型渐变区有利 于激发出强度相当的高阶微纳光纤传输模式,从而增 加了传输光谱中由模间干涉导致的透射谷的深度。实 验表明,该新型微纳光纤器件透射谷深度达到18dB。 当轴向应变量增加时,透射谷向短波长方向移动,轴 向应变灵敏度可达到-13.1 pm/με,比光纤光栅应变传 感器提高一个数量级,是传统直线型微纳光纤灵敏度 的 3 倍,并且其线性度为 99.15%。实验还表明,随着 微拱型渐变区的横向错位量增加,传感器的应变灵敏 度增加。传感器的温度灵敏度仅为 12.57 pm/℃,线性 度为 92.857%。传感器在持续负载及室温条件下,48 h 内应变响应曲线表现出很好的可重复性,系统测量误 差为 0.6 nm。这种具有微拱型渐变区的微纳光纤器件 具有灵敏度高、机械性能好以及便于与现有光纤系统 集成等优点。而且它结构简单,易于制备,可广泛应 用于各种物理、化学和生物传感和探测领域。

基金项目

国家自然科学基金项目(61275046,61475066, 61405075,61401176,61505069,61575084);广东省 自然科学基金项目(2017A030313359,2014A0303133 77,2014A030310205,2015A030306046,2015A03031 3320,2016A030311019,2016A030313079,2016A03031 0098);广东省科技计划项目(2012A032300016, 2014B010120002,2014B010117002,2015A020213006, 2015B010125007,2016B010111003,2016A010101017, 2017A010101013)。

参考文献

- 黄尚廉,陈伟民,饶云江,等.光纤应变传感器及其在结构健康监测中的应用[C]// 第八届敏感元件与传感器学术会议论文集,2003: 1-4.
- 2 Alwis L, Sun T, Grattan K T V. [INVITED] Developments in optical fibre sensors for industrial applications[J]. Optics & Laser Technology, 2016, 78: 62–66.
- 3 Liu H B, Liu H Y, Peng G D, et al, Strain and temperature sensor using a combination of polymer and silica fibre Bragg gratings[J]. Optics Communications, 2003, 219(1–6): 139–142.
- 4 Tong Limin, Zi Fei, Guo Xin, *et al.* Optical microfibers and nanofibers: a tutorial[J]. *Optics Communications*, 2012, **285**(23): 4641–4647.
- 5 Brambilla G, Xu Fei, Horak P, *et al.* Optical fiber nanowires and microwires: fabrication and applications[J]. *Advances in Optics and Photonics*, 2009, **1**(1): 107–161.
- 6 Brambilla G. Optical fibre nanowires and microwires: a review[J]. Journal of Optics, 2010, 12(4): 043001.
- 7 Wu P, Mei Z. Optical microfibers and nanofibers fabrication, properties and applications[C]// International Conference on Consumer Electronics, Communications and Networks, IEEE, 2012: 2728–2730.
- 8 Zhang Lei, Wang Pan, Xiao Yao, *et al.* Ultra-sensitive microfibre absorption detection in a microfluidic chip[J]. *Lab on A Chip*, 2011, **11**(21): 3720–3724.
- 9 Xu Fei, Horak P, Brambilla G. Optical microfiber coil resonator refractometric sensor[J]. Optics Express, 2007, 15(12): 7888–7893.
- 10 Guo Xin, Tong Limin. Supported microfiber loops for optical sensing[J]. *Optics Express*, 2008, **16**(19): 14429–14434.
- 11 Guo Xin, Li Yuhang, Jiang Xiaoshun, et al. Demonstration of critical coupling in microfiber loops wrapped around a copper rod[J]. Applied Physics Letters, 2007, 91(7): 073512.
- 12 Wu Pinghui, Sui Chenghua, Ye Biqing. Modelling nanofiber Mach–Zehnder interferometers for refractive index sensors[J]. *Journal of Modern Optics*, 2009, **56**(21): 2335–2339.
- 13 Sulaiman A, Harun S W, Aryanfar I, et al. DC current sensing capability of microfibre Mach-Zehnder interferometer[J]. Electronics Letters, 2012, 48(15): 943–945.
- 14 Yang Hongzhou, Ali M M, Islam M R, et al. Cladless few mode fiber grating sensor for simultaneous refractive index and temperature measurement[J]. Sensors and Actuators A: Physical, 2015, 228: 62–68.
- 15 Fang X, Liao C R, Wang D N. Femtosecond laser fabricated fiber Bragg grating in microfiber for refractive index sensing[J]. *Optics Letters*, 2010, **35**(7): 1007–1009.
- 16 Li Wei, Hu Zhifang, Li Xiyuan, *et al.* High-sensitivity microfiber strain and force sensors[J]. *Optics Communications*, 2014, **314**: 28–30.
- 17 Tian Zhaobing, Yam S S H. In-line abrupt taper optical fiber mach-zehnder interferometric strain sensor[J]. *IEEE Photonics Technology Letters*, 2009, **21**(3): 161–163.
- 18 Gu Fuxing, Yu Huakang, Fang Wei, et al. Nanoimprinted polymer micro/nanofiber bragg gratings for high-sensitivity strain sensing[J]. *IEEE Photonics Technology Letters*, 2013, 25(1): 22–24.